Cited Japanese reference. English abstract is attached.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-162507 (P2002-162507A)

(43)公開日 平成14年6月7日(2002.6.7)

(51) Int.Cl. ⁷		義別記号	FΙ		テーマコード(参考)
G02B	3/14		G 0 2 B	3/14	2H044
	3/06			3/06	
	3/12			3/12	
	7/08			7/08	С

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 12 頁)

(21)出願番号	特願2000-359997(P2000-359997)	(71)出顧人	000001007
			キヤノン株式会社
(22) 出願日	平成12年11月27日(2000.11.27)		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者	大貫 一朗
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(72)発明者	能登 悟郎
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(74)代理人	100067541
			弁理士 岸田 正行 (外2名)

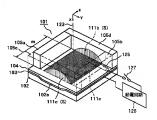
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学素子、照明装置および撮影装置

(57)【要約】

【課題】 互いに不溶な2種類の液体を用い、エレクトロウェッティング効果で光学特性を変化させることができる光軸非対称の光学系を構成したい。

【解決手段】 導電性を有する第1の流体121と、この第1の流体に対する非混合性を有し、第1の流体と対する非混合性を有し、第1の流体と対する非元の流体122と、光触123に直交する第1の面104および第1の面に交わって互いに対向配置された一対の第2の面105c、105dを少なくとも有して構成され、第13はび第2の液体の35年の一般では一般では一般である。 の数者優と形成して、第1の流体に対して戦発性を有する吸着優と形成して、第1の流体に対して戦発性を分かくとも第2の流体の35中が流体に対して戦発性を有するとも第2の面の破差相に変わる外面122dを形成させ、第1の液体に通電するための第1の電極125と容器側に設けられた第2の電極103と間かの印加電圧の変化に応じて記算面の形状を変化させる。



【特許請求の範囲】

1 【請求項1】 導電性又は有極性を有する第1の液体 と、

この第1の液体と混合することのない第2の液体と、 光軸方向を向いた第1の内面およびこの第1の内面に交 わって互いに対向配置された一対の第2の内面を少なく とも有して構成され、前記第1および第2の液体を収容 する容器とを有し、

前記第1の内面および前記第2の内面に、前記第2の液 体に対して吸着性を有する吸着層を形成して、前記第1 10 のである。 の液体と前記第2の液体との少なくとも前記第2の内面 の吸着層に交わる界面を形成させ、

前記第1の液体に通電するための第1の電極と前記容器 側に設けられた第2の電極との間への印加電圧の変化に 応じて前記界面の形状が変化することを特徴とする光学 素子。

【請求項2】 前記第2の内面の吸着層における前記第 1の面とは反対側の外縁を略円弧状に形成し、前記界面 を略シリンドリカル面としたことを特徴とする請求項1 に記載の光学素子。

【請求項3】 前記第2の電極を、前記容器の内面のう ち前記第2の内面以外の面側に設けたことを特徴とする 請求項1又は2に記載の光学素子。

【請求項4】 前記第2の電極を、前記容器の内面のう ち前記第1の内面側に設け、

前記第1および第2の電極間への印加電圧の変化に応じ て、前記一方の液体の前記第1の内面に形成された吸着 層上での面積が変化することにより、前記界面の形状が 変化することを特徴とする請求項3に記載の光学素子。 【請求項5】 前記第2の電極を、前記容器の内面のう 30 る。 ち前記第1および前記第2の内面に交わる第3の内面側 に設け、

前記第1および第2の電極間への印加電圧の変化に応じ て、前記界面のうち前記第3の内面に形成した吸着層に 交わる部分が光軸方向に移動することにより、前記界面 の形状が変化することを特徴とする請求項3に記載の光 学素子。

【請求項6】 請求項1から5のいずれかに記載の光学 素子と、この光学素子を通して照射する照明光を発する 光源と、前記第1および第2の電極間への印加電圧を変 40 化させる給電回路とを有し、

この給電回路からの前記第1および第2の電極間への印 加電圧を変化させて照明光の照射範囲を変化させること

を特徴とする照明装置。 【請求項7】 前記光源が、前記第2の内面の対向配置 方向に延びる管状に形成されていることを特徴とする請

求項6に記載の照明装置。 【請求項8】 請求項6又は7に記載の照明装置を備え

たことを特徴とする撮影装置。 【請求項9】 ズーミングが可能な撮影光学系を有し、 50 には、軸対称レンズに関する技術が開示されているのみ

この撮影光学系のズーミングに応じて前記給電回路から の前記第1および第2の電極間への印加電圧を変化させ る制御手段を有することを特徴とする請求項8に記載の 摄影法署

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロウェッ ティング効果(電気毛管現象)を利用した光学素子およ びこの光学素子を用いた昭明装置、撮影装置に関するも

[0002]

【従来の技術】従来、レンズの入射面形状やレンズ内部 の光学特性を変えてレンズの光学パワーを可変とする可 変焦点レンズが提案されている。これらの中には、入射 面あるいは射出面が円筒状のいわゆるシリンドリカルレ ンズのような、光学パワーが光軸に対して軸対称でない レンズの光学パワーを可変とする提案もいくつかなされ ている.

【0003】例えば、特公平3-27081号公報に 20 は、シリコーンゴム等の透明弾性体に矩形開口を有する 板状部材を押付け、該開口から突出するシリコーンゴム でシリンドリカルレンズを構成した可変焦点レンズが開 示されている。このものでは、該板状部材の押付け量で シリンドリカルレンズの光学パワーを可変としている。 【0004】また、特開平10-143906号公報に は 一方面に光学パワーを変化させる液晶可変能占レン ズを2組用意してこれらを直交配置し、各レンズの液晶 の配光を独立に制御することで、2方向の光学パワーを

【0005】一方、エレクトロウェッティング効果(雷 気手管現象)を用いた可変集点レンズが、国際特許99 /18456号にて開示されている。このものでは、互 いに不溶で異なる屈折率を有する第1の液体と第2の液 体を容器に封止して球面レンズを構成し、片方の液体に 電圧を印加して2液界面の形状を変化させることで、可 変焦点レンズを得ている。

独立に制御可能とした可変焦点レンズが提案されてい

[00061

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記特 公平3-27081号公報にて開示の可変諸運レンズで は、板状部材を駆動するためのアクチュエータが必要 で、アクチュエータによる機器の大型化、騒音の発生、 駆動力伝達系のバックラッシによる光学パワーの制御謎 差等の欠点が生ずる。

【0007】また、上記特開平10-143906号公 **報にて提案の可変集占レンズでは、済品分子による信光** や分散の発生、透過率が低い等の欠点があり、用途が限 定される。

【0008】さらに、上記国際特許99/18456号

3 で、非軸対称レンズに関する技術は何ら開示されていな

【0009】そこで本発明は、互いに不溶な2種類の液 体を用いて光軸非対称の光学系を構成し、さらにエレク トロウェッティング効果により上記2種類の液体の界面 の形状を変化させて光学特性の変化が得られる光学素子 を提供することを目的としている。

[0010] 【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに、本発明の光学素子は、導電性又は有極性を有する 10 第1の液体と、この第1の液体と混合することのない第 2の液体と、光軸方向を向いた第1の内面およびこの第 1の内面に交わって互いに対向配置された一対の第2の 内面を少なくとも有して構成され、第1 および第2の液 体を収容する容器とを有し、上記第1の内面および第2 の内面に第2の液体に対して吸着性を有する吸着層を形 成して、第1の液体と第2の液体との少なくとも第2の 内面の吸着層に交わる界面を形成させ、第1の液体に通 雷するための第1の電板と容器側に設けられた第2の電 極との間への印加電圧の変化に応じて上記界面の形状が 20 変化するようにしている。

【0011】これにより、一対の第2の内面の配置方向 (光軸に直交する第1の方向)と、光軸およびこれら第 2の内面の配置方向に直交する方向(光軸および第1の 方向に直交する第2の方向)とで光学パワーに関わる界 面形状が異なる、光軸非対称の光学系を実現することが 可能であり、かつその光学パワーをメカニカルな駆動を 行わずに可変とした光学素子を得ることが可能となる。

【0012】なお、上記発明において、上記吸着層にお ける第1の内面とは反対側の外縁を略円弧状に形成し、 上記界面を略シリンドリカル面とすることにより、光学 パワーを可変としたシリンドリカルレンズを得ることが 可能である。

【0013】また、上記第2の電極を、容器の内面のう ち第2の内面以外の面側に設けることにより、上記第1 の方向に比べて第2の方向に大きく光学パワーを変化さ せることが可能である。

【0014】具体的には、例えば、第2の電極を第1の 内面側に設け、第1および第2の電極間への印加電圧の 変化に応じて、第1又は第2の液体の第1の内面に形成 40 された吸着層上での面積を変化させることにより上記界 面の形状を変化させるようにしたり、第2の電極を第1 および第2の内面に交わる第3の内面側に設け、第1お よび第2の電極間への印加電圧の変化に応じて上記界面 のうち第3の内面に形成した吸着層に交わる部分を光軸 方向に移動させることにより上記界面の形状を変化させ るようにすればよい。

【0015】また、上記光学素子と、この光学素子を通 して照射する照明光を発する光源と、第1および第2の 電極間への印加電圧を変化させる給電回路とを設けるこ 50 膜1111aが形成される。

とにより、給電回路からの第1および第2の電極間への 印加電圧の変化に応じて照明光の照射範囲が変化する

(特に、第2の方向についての配光角が大きく変化す る) 照明装置を実現することが可能である。

【0016】また、この照明装置をズーミングが可能な 撮影光学系を備えた撮影装置に設け、撮影光学系のズー ミングに応じて給電回路からの第1および第2の電極間 への印加電圧を変化させる制御手段を設けることによ

り、撮影光学系のズーミング (画角変化) に応じて照明 光の照射範囲が最適に変化する、照明効率の高い撮影装 置を実現することが可能である。

[0017]

【発明の実施の形態】(第1実施形態)図1から図4に は、本発明の第1実施形態である光学素子の構成を示し ている。まず、図1には、上記光学素子の筐体である容 器の構成を示している。なお、ここでは、光学素子の光 軸123が上下方向(x軸方向)に延びているものとし て説明する。

【0018】この図において、101は上記光学素子全 体を示し、102は中央に船底状の凹部102aが形成 された透明アクリル製の透明基板である。この凹部10 2 aは、y軸方向にはその深さが徐々に変化し、z軸方 向には一様な深さを有している。

【0019】透明基板102の上面には、所定の表面抵 抗率を有した薄膜状の抵抗体である透明電極103が形 成され その上面には透明アクリル製の鈴緑屋104が 密着して設けられている。

【0020】この絶縁層104は、透明電極103の中 央にレプリカ樹脂を滴下し、ガラス板で押しつけて表面 30 を平滑にした後、UV照射を行い硬化させて形成する。 【0021】絶縁層104の上面には、4つの板状の側 而部材105a~105dが接着固定されている。な お、図1においては、後述する撥水膜の構造がわかるよ うに、側面部材105b, 105cは想像線で描き、そ の背後の絶縁層104の上面が現れるようにしている。 【0022】これら側面部材105a~105dの上面 には、透明アクリル製のトカバー106(図3および図 4参照)が接着固定され、更にその上面には、中央部に 矩形の開口を有した絞り板107(図3および図4参 照)が配置される。

【0023】以上の構成において、絶縁層104、側面 部材105a~105dおよび上カバー106で囲まれ た所定体積の密閉空間、すなわち液室を有した容器が形 成される。そして、液室の内壁面には、以下に示す表面 処理が施される。

【0024】まず、絶縁層104の上面(x軸方向を向 いた第1の内面)の中央の矩形範囲内には、後述する第 2の液体を吸着する吸着層が設けられる。具体的には、 フッ素化合物等等の撓水処理剤が塗布され、極薄の撓水

【0025】なお、フッ素化合物を用いる代わりに、絶 緑屋104の表面にプラズマを照射し、絶縁層の表面特 性を変えても同様の効果が得られる。

【0026】また、側面部材105d, 105cの内壁 面(一対の第2の内面)の下部にも同様の擬水処理剤が 塗布され、上側の外縁が略円弧状の撓水膜1111b,1 11 c が形成される。 機水膜 111b, 111 c の形状 は同一(合同)である。そして、これら3つの撓水領域 以外の液室内面には、親水性の表面処理が施される。

【0027】更に、側面部材105bの一部には孔が開 10 けられ、ここに棒状電極(第1の電極)125が挿入さ れる。棒状電極125と孔との隙間は接着剤で封止され て液室の密閉性が維持される。

【0028】そして、透明電極103と棒状電極125 とには給電回路126が接続され、スイッチ127の採 作で両電極間に印加する電圧を変化させる(本実験形態 では、スイッチ開で印加電圧が0になり、スイッチ閉で 0より大きい所定の電圧範囲での電圧設定が可能となっ ている)ことができるようになっている。

【0029】また、上記液室には、以下に示す2種類の 20 液体が充填される。まず、絶縁層104上の撓水膜11 1 aの上には、第2の液体122(図3および図4参 照) が所定量、滴下される。

【0030】この第2の液体122は無色透明であり、 比重1.06、室温での屈折率1.49のシリコーンオ イルが用いられる。また、第2の液体は、撹水膜111 a. 111b. 111cに対する濡れ性(親和性)が高 いため、これら撓水膜に沿う形状で液室内に収まってい

【0031】また、液室内の残りの空間には、第1の液 30 気毛管現象)による界面形状の変化について説明する。 体121(図3お上が図4参照)が充填収容される。こ の第1の液体121は、水とエチルアルコールが所定性 率で混合され、さらに所定量の食塩が加えられた、比重 1,06、室温での屈折率1,38の電解液(導電性又) は有極性を有する液体)である。

【0032】すなわち、本実施形態では 第1および第 2の液体121, 122としては、比重が互いに等し く、互いに屈折率が異なり、かつ互いに混合しない(不 溶の)液体が選定されている。このため、両液体12 1,122は、後述する形状の界面を形成し、混ざり合 40 わずにそれぞれが独立して渡室内に収まっている。 【0033】次に、第2の液体122の滴下量について 両撓水膜111b, 111c間の距離をmとしたとき、 両撓水膜111b,111cに挟まれた空間は略円筒の 一部を成し、その体積 V_S は、 $V_S = S \times m \times \Delta S$. 【0034】そこで、本実施形態では、絶縁層104の 上面に滴下される第2の液体122の体積をVs とす る。これにより、前述したように第2の液体122は撓

液体121は液室内の残りの空間を埋めるので、両液体 121、122間には、後述するようにシリンドリカル 面状の界面が形成される。

【0035】図2に、上記第2の液体122の形状を詳 しく示している。第2の液体122は、4つの界面で囲 まれる。界面122aは、絶縁層104の上面に形成さ れた撥水膜111aに接する面である。また、界面12 2bは、側面部材105dの表面に形成された撹水膜1 11bに接し、同様に、界面122cは、側面部材10 5 cの表面に形成された撹水膜111cに接する面であ る。さらに、界面122dは上記3つの界面に交わり (すなわち、撓水膜111b, 111cに交わり)、か つ第1の液体121と接する面である。

【0036】界面122dの面形状は、第2の液体12 2に作用する重力と、界面122dに働く界面張力の釣 り合いで決まる。本実施形態では、第1の液体121と 第2の液体122の密度が等しいため、両液体121、 122には見かけ上重力が作用せず、従って界面122 dはその表面積が最小となる形状、すなわちシリンドリ カル面となって安定する。

【0037】図3および図4には、図1の光学素子10 1を、x軸およびy軸を含む平面(すなわち、界面12 2 dとしてのシリンドリカル面の母線方向中央)で切っ た断面を示している。

【0038】この図からわかるように、第1の液体12 1 と第2の液体 1 2 2 の界面 1 2 2 dは 前述したよう にシリンドリカル面をなし、その断面は略円弧形状を有 する。となる。

【0039】次に、エレクトロウェッティング効果(電 図3はスイッチ127が開状態を示し、給電回路126 から両軍極125、103への印加電圧が0の場合を示 している。このとき、界面122dの中央断面の高さは h1、底面の幅は撥水膜111aの幅と同じW1になっ ている。

【0040】図4はスイッチ127が閉成され、絵電回 路126から両電極125、103に所定電圧が印加さ れた状態を示している。このとき、透明電極103には 印加電圧に比例した所定量の電荷が蓄積され、第1の液 体121の底面、すなわち透明電極103と対向する部 分には上記電荷と同一量で逆符号の電荷が萎積される。 この結果、電気手管現象により、界面122dの中央断 面形状は、図示のように、高さがh2(>h1)、底面 の幅がW2(<W1)に変化する。</p>

【0041】図5には、光学素子101に印加される電 圧に応じて2液間の界面122dが変形する様子を示し ている。同図(a)は印加電圧が0の場合であり、図2 に示したように、界面122 dは所定曲率のシリンドリ カル面となっている。

水膜111a,111b,111cに沿う一方、第1の 50 【0042】図5(b)は、印加電圧が低い場合、例え

7

ば100 Vの場合を示す。電気毛管現象による界面変型 力は、界面122 dが絶縁層104 に接する部分で発生 する。すなわち、界面122 dの両側の辺122 e, 1 22 fが互いに接近するようた力が働く。したがって、 第2の液体122は、その底面の幅が減少し、高さが増加するように変形し、シリンドリカル状の界面122 d は、円周方向の曲率半径が減少する。これにより、y 軟 方向(第2の方向)の光学パワー(1/f:fは焦点距 額)が増加する。

【0043】一方、界面122b、122cは様水膜1 10 る。
11b、111cの吸着力で拘束されているため、電気
毛管現象による変型作用に採抗し、元の形状を保とうと
する。この抵抗力は、携水膜111b、111cと第2
の液体122間の濡れ性に依存するが、本実練形態で
作を
は、濡れ性が比較的弱い潜水膜を用いているため、界面
122b、122cは元の形状から僅かに変形する。
エ製

【0044】なお、挽水膜111b,111cとして第 2の液体122に対する渦れ性が非常に大きい挽水材料 を用いれば、界面122b,122cは殆ど変形しない 光学素子を得ることも可能である。

【0045] つまり、雅水膜111b、111cの性管 を適宜選択することで、電圧印加時の界面122はにお ける2戦方向(第1の方向) および火戦方向(第2の方 向)の由率変化比を所望の値にすることが可能である。 【0046] 185 (c) は印加電圧が高い場合、例えば 200 Vの場合を示しており、図5(b)の場合に比べ でシリンドリカル状の界面122はの変形が更に進展 し、火粧方向の学業パワーが多んに増加する

【0047】このように、本実能形態によれば、2軸方向と、光轉方向と、光等方向である×軸方向はよび2軸方向に直交す。30 るy軸方向とで、光学パワーに関わる界面(シリンドリカル面)1224の形状が異なる、光軸非対称の光学系(シリンドリカルンズと等面な光学系)を簡単な構成で得ることができる。しかも、その光学パワー(特に、y軸方向の光学パワー)をメカニカルな駆動を行わずに。9種介をおようとができる。

【0048】(第2実施形態)図6から図8には、第1 実施形態にて説明した光学業子101を撮影装置、映画 装置に応用した実施形態を売している。木実施形態で は、光学像をCCD等の提像業子で電気信号に光電変換 40 し、これを静止画デジタルデータとして記録する、いわ ゆるデジタルスチルカメラを売している。

【0049】最近では、ズーム機能を有した撮影光学系と電子フラッシュ装置(原門装置)を組み込んだカメラ・般的になり、撮影光学系のズーム状態に応じてフラッシュ装置の配光角(原原管理)を可変さするものも製品化されている。本実施形態では、光学素子101をフラッシュ装置の配光角型終手機として用いている。

【0050】図6には、上記撮影装置150の全体構成 1に印加することで照明光の配光特性を最適化する。 を示している。この図において、141は複数のレンズ 50 【0058】151は液品ディスプレイ等の表示器で、

群からなる撮影レンズ(撮影光学系)であり、不図示の 変信レンズ群とこれを駆動する変信アクチュエータ、焦 点測節レンズ群とこれを駆動する焦点測節アクチュエー タおよび数り機構を有し、すなわち変信機能、自動焦点 測節機能および光量測節機能を有する。

【0051】142は損像素子であり、CCD等の損像 センサと、このセンサが出力するアナログ画像信号をA /D変換し、AGC制御、ホワイトバランス、ァ補正、 エッジ強調等の画像処理を施す信号処理回路を含んでい

【0052】143は焦点検出装置であり、三角測量の 原理を用いて被写体までの距離を検出する。なお、この 焦点検出装置143として、位相並検出式の焦点検出物 作を行うもの等を用いてもよい。

【0053】144法を済体を採明するためのフラッシュ装置であり、図7に示すように、放電発光管(キセノン管等)144aおよびた射津144bからなる光源部と、この光源部の前に配置されたフレネルレンズ1144cの前側に配置されたと記光学業子101を台む紫光光学系と、不恒元の発光制御回路を有して構成されている。そして、このフラッシュ装置からは、所定の電光特性を有した期明光が必要に応じて毎年編集を持たされる。

【0054】光学素子101はフラッシュ装置144の 前面側に配置され、上速したようにその光学パワーを変 えることで照明光の配光特性を削削する。すなかち、図 5で説明したように、光学素子101は印加電圧に応じ 光学パワーが変化するため、この光学素子101をフ ラッシュ装置144の前面間を配置し、印加亜毛を制御 することで、光濃縮から光学素子101を通過して被写 体側に投射される原明光の配光が布を所望の特性に測節 できる。

【0055】そして、撮影レンズ141のズーム状態 (撮影画角)に応じてフラッシュ装置144の配光特性 を設適化することで、後述するように、撮影画角に対し て十分かつ無線のない照明選光を得ることができ、照明 効率の高いフラッシュ装置144を実現することができ

【0056】なお、第1実施形態でも説明したように、 光学素子101の2つの電極103,125には給電回 路126から電圧が印加される。

【00571145はCPU130の内部のメモリ領域 に設けられたルックアップテーブルであり、給電回路1 26の出力電圧を決定するためのデータが記憶されてい る。すなわち、光学素子101への印加電圧に対する光 学パワーの値をメモリに記憶しておき、フラッシュ提挙 時に撮影レンズ141の機影画角に適切な配光特性を得 るための印加電圧を読み出し、この電圧を光学素子10 1に印加することで照明光の配光特性を最適化する。 9

撮像素子142を通じて取得した被写体画像や、カメラ の撮影条件に関する諸データを表示する。

【0059】152はCPU130をスリープ状態から プログラム実行状態に起動するメインスイッチである。 153はズームスイッチで、撮影者のズームスイッチ操 作に応じて撮影レンズ141内の変倍アクチュエータを 駆動し、変倍動作を実行する。

【0060】154は上記スイッチ以外の操作スイッチ 群で、撮影準備スイッチ、撮影開始スイッチ、シャッタ 成されている。

【0061】155は外部メモリであり、撮影された画 **像信号を記録する。具体的には、着脱可能なPCカード** 型のフラッシュメモリ等が好演である。

【0062】図7には、光学素子101の配光角調節作 用を示している。FTは撮影レンズ141が望遠状態で の撮影範囲を、FWは撮影レンズ141が広角状態での 撮影範囲をそれぞれ示している。ここで、フラッシュ装 置144が投射する昭明光を有効利用するためには、そ る限り狭いものが望ましい。

【0063】従って、本実施形態では、撮影レンズ14 1のズーム状態に応じて光学素子101の光学パワーを 変化させ、照射角を最適化している。

【0064】LTは撮影レンズ141が望遠状態での照 明節囲を L.Wは撮影レンズ141が広角状態での昭明 節囲を示している。

【0065】ここで、光学素子101にシリンドリカル レンズを用いる理由は以下のとおりである。本実施形態 のような光学素子では、光学パワーの変化幅を大きくし 30 学素子101への給電を開始する。これにより、光学素 たい場合には、電圧印加時の界面122dの高さh2が 高くなるため、光学素子全体の厚みも増す。一方、フラ ッシュ装置144の光源である放電発光管144aは点 光源ではなく線状ないし管状光源であるため、左右方向 の発光部寸法が大きい。従って、このような光源に対し ては、左右方向の配光角を制御するのが困難なため、 ト 下方向のみの配光角制御で構わない。

【0066】そこで、フラッシュ装置144の前側に配 置される光学素子101にシリンドリカルレンズを用 い、シリンドリカル面の母線方向(z軸方向)の光学パ 40 フローチャートではSW1と表記)のオン操作が行われ ワーは殆ど変化させず、これと直交する方向(v軸方 向)の光学パワーを大きく変えることで、電圧印加時の 界面高さの上昇を抑え、光学素子の薄型化を図ってい

【0067】図8には、図6に示した撮影装置150が 備えたCPU130の動作フローを示している。以下、 図6および図8を用いて撮影装置150の制御について 説明する。

【0068】まずステップS101において、メインス イッチ152がオン操作されたかどうかを判別し、オン 50 得する画像のことである。

操作されていない時は、そのまま各種スイッチの操作を 待つ待機モードに留まる。ステップS101においてメ インスイッチ152がオン操作されたと判定すると、待 機モードを解除し、次のステップS102以降へと進

【0069】ステップS102では、撮影者による撮影 条件の設定を受け付ける。例えば、露出制御モードの設 定(シャッター優先AE、プログラムAE等)や画質モ ード(記録画素数の大小、画像圧縮率の大小等)、スト 一秒時や絞り値を設定する撮影条件設定スイッチ等で構 10 ロボモード(強制発光、発光禁止等)等の設定を受け付 H3.

> 【0070】次に、ステップS103では、撮影者によ ってズームスイッチ153が操作されたか否かを判別す オン操作されていない場合はステップS104に進 む。ズームスイッチ153が操作された場合は、ステッ プS121に移行する。

【0071】ステップS121では、ズームスイッチ1 53の操作量(操作方向やオン時間等)を検出する。ス テップS122では、その操作量に基づいて撮影レンズ の照射範囲は上記摄影範囲の全体をカバーし、かつでき 20 141の焦点距離制御の目標値を演算する。ステップS 123では、撮影レンズ141の変倍アクチュエータを 駆動し、撮影レンズの焦点距離をステップS122で演 質した値に制御する。

> 【0072】ステップS124では、CPU130内の ルックアップテーブル145より、上記焦点距離制御の 目標値に対応する、光学素子101への印加電圧を読み 出す.

> 【0073】そして、ステップS125では、読み出し た印加電圧にて給電回路126の出力電圧を制御し、光 子101の光学パワーが印加電圧に応じた状態に制御さ れる。その後、ステップS103に戻る。

> 【0074】こうして、ズームスイッチ153の操作が 雑続中は、その操作量に応じて撮影レンズ141の変倍 制御と光学素子101の光学パワー制御が繰り返し実行 され、ズームスイッチ153のオン操作が終了した時点 でステップS104へと移行する。

【0075】ステップS104では、撮影者によって操 作スイッチ群154のうち、撮影準備スイッチ(図7の たか否かを判別する。オン操作されていない場合はステ ップS103に戻り、撮影条件設定の受付けや、ズーム スイッチ153の操作の判別を繰り返す。ステップS1 0.4で撮影準備スイッチがオン操作されたと判定する と、ステップS111へ移行する。

【0076】ステップS111では、掃像素子142を 駆動して、プレビュー画像を取得する。プレビュー画像 とは、最終記録画像の撮影条件を適切に設定するため、 および撮影者に撮影構図を把握させるために撮影前に取 (7)

【0077】ステップS112では、ステップS111 で取得したプレビュー画像の受光レベルを認識する。具 体的には、振像素子142が出力する画像信号におい て、最高、最低及び平均の出力信号レベルを演算し、撮 像素子142に入射する光量を認識する。また、光量認 識結果に応じてフラッシュ装置を用いるか否かの判別も

【0078】 ステップS113では、ステップS112 で認識した受光量に基づいて、撮影レンズ141内に設 けられた絞り機構を駆動し、その開口径を調整する。 【0079】ステップS114では、ステップS111 で取得したプレビュー画像を表示器151に表示する。 続いて、ステップS115では、焦点検出装置143を 用いて被写体距離を検出する。

【0080】続いて、ステップS116では、撮影レン ズ141内の焦点調節アクチュエータを駆動し、合焦動 作を行なう。その後、ステップS117に進み、撮影ス イッチ (フロー図7では、SW2と表記)のオン操作が なされたか否かを判別する。オン操作されていない時は ステップS111に戻り、プレビュー画像の取得からフ 20 ォーカス駆動までのステップを繰り返し実行する。

【0081】以上のように、撮影準備動作を繰り返し実 行している最中に、撮影者が撮影スイッチをオン操作す ると、ステップS117からステップS131にジャン プする。

【0082】ステップS131では撮影を開始する。す なわち振像素子142が有する振像センサの電荷蓄積動 作を開始する。ステップS132では、フラッシュ装置 144の発光制御を行なう。

【0083】そして、ステップS133では、所定の露 30 出時間が経過した後に、操像素子142の電荷萎積動作 を停止する。ステップS134では、ステップS133 で萎積された電荷を電荷転送ラインを介して読み出し、 読み出しされたアナログ信号を信号処理回路に入力させ る。ステップS135では、信号処理回路において、入 カレたアナログ画像信号をA/D変換し、AGC制御 ホワイトバランス、ヶ補正、エッジ強調等の画像処理を 行い、さらに必要に応じてCPU130内に記憶された 画像圧縮プログラムでJPEG圧縮等を施す。

【0084】次に、ステップS136では、上記ステッ 40 プS135で得られた画像信号をメモリ155に記録す る。ステップS137では、まずステップS114で表 示されたプレビュー画像を消去し、ステップS135で 得られた画像信号を表示器151に改めて表示する。 【0085】続いて、ステップS138では、給電回路 1.2.6からの給電出力を停止し、ステップS139にて 一連の撮影動作が終了する。

【0086】このように、本実維形態では、撮影レンズ 141のズーム状態に応じて光学素子101の界面12 2 dの形状を変化させ、フラッシュ装置144からの照 50 【0095】また、側面部材205a, 205bの内壁

12 明光の配光分布を最適化するため、各ズーム状態での露 出不足を防止できることはもとより、照明光の無駄を防 止して光利用効率の高い照明を行うことができる。

【0087】また、光学素子101は、前述したように 光学パワーの変化率が大きいにもかかわらず薄型である ので、フラッシュ装置144の薄型化、ひいては撮影装 置全体のコンパクト化に有効である。

【0088】さらに、第1実施形態でも説明したよう に、光学素子101の光学パワー制御にはメカニカルな 10 駆動手段が不要なので、カメラのよりコンパクト化およ び低コスト化が可能である。

【0089】なお、本実施形態では、光学素子101を 含むフラッシュ装置144をデジタルスチルカメラに用 いた場合について説明したが、同様の照明装置は、ビデ オカメラ用ライトやオートフォーカス用投光装置等、他 の照明装置としても用いることができる。

【0090】(第3実施形態)図9から図12には、本 発明の第3実施形態である光学素子の構成を示してい る。なお、ここでは、光学素子の光軸223が上下方向 (x軸方向)に延びているものとして説明する。

【0091】図9は本実施形態の光学素子の筐体である 容器の構成を示している。この図において、201は光 学素子全体を示し、202は透明アクリル製の下カバー である。この下カバー202の上面には、4つの板状の 側面部材205a~205dが接着固定されている。な お、後述する撓水処理膜の構造がわかるように、側面部 材205b, 205cは省略されている。

【0092】側面部材205aの手前側の面には、平面 状の電極203aおよび絶縁層204aが形成されてい る。図11および図12に示す側面部材205bは、側 面部材205aと対称形状である。そして、これら4つ の側面部材205a~205dの上面には、透明アクリ ル製のトカバー206 (図11および図12参照)が接 着固定され、更にその上面には、中央部に矩形の開口を 有した絞り板207(図11および図12参照)が配置 される.

【0093】以上の構成において、下カバー202、側 面部材205a~205dおよびトカバー206で囲ま れた所定体積の密閉空間、すなわち液室を有した容器が 形成される。そして、この液室の壁面には、以下に示す 表面処理が施される。

【0094】まず、下カバー202の上面(第1の内 面)の中央の矩形範囲内には、後述する第2の液体を吸 着する吸着層が設けられる。具体的には、第1実施形態 と同様に、フッ素化合物等等の撹水処理剤が塗布され、 極薄の栓水膜211aが形成される。なお、フッ素化合 物を用いる代わりに、下カバー202の上面に形成した 絶縁層の上表面にプラズマを照射し、この絶縁層の表面 特性を変えても同様の効果が得られる。

面(第3の内面)の下部にも同様の撹水処理剤が塗布さ れ、矩形の쮺水膜211d,211e(図11および図 12参照) が形成される。 徐水膜211d, 211eは 互いに同一形状である。

【0096】さらに、側面部材205c, 205dの内 壁面(第2の内面)の下部にも同様の権水処理剤が塗布 され、上側の外縁が略円弧形状である撓水膜211b, 211 c が形成される。これら撹水膜211b, 211 c も同一形状である。そしてこれら5つの撹水領域以外 の液室内面には、親水性の表面処理が施される。

【0097】また、側面部材205bの一部には孔が構 けられ、ここに棒状電極225が挿入される。そして、 棒状電極225と孔との隙間は接着剤で封止され、液室 の密閉性が維持される。

【0098】電極203a, 203bと棒状電極125 とには給電回路226が接続され、スイッチ227の提 作で両電極間への印加電圧を変化させる(本実施形態で は、スイッチ開で印加電圧が0になり、スイッチ閉で0 より大きい所定の電圧範囲での電圧設定が可能となって いる)ことができるようになっている。

【0099】以上のように構成された液室には、第1実 施形態と同様の2種類の液体が充填収容される。まず、 下カバー202上の飛水膜211aの上には、シリコー ンオイルからなる第2の液体222(図11および図1 2参照)が所定量だけ滴下される。この第2の液体22 2は 搾水膜211a~211eに対する濡む性(親和 性)が高いため、これら撹水膜に沿う形状で液室内に収 主る.

【0100】一方、液室内の残りの空間には、電解液か らなる第1の液体221(図11および図12)が充填 30 される。両海体は所定形状の界面を形成し、混ざり合わ ずにそれぞれが独立して済室内に収まっている。

【0101】第2の液体222の滴下量は、第1実施形 態と同様に、飛水膜211b,211cに挟まれた空間 の体積と同一にする。これにより、第2の液体222は 撥水膜211a~211eに沿う一方。第1の液体22 1は液室内の残りの空間を埋めるので、両液体221, 222間には、後述するようにシリンドリカル形状の界 面が形成される。

【0102】図10には、第2の液体222の形状を詳 40 しく示している。第2の液体222は5つの界面で囲ま れる。界面222aは、下カバー202の上面に形成さ れた様水膜211aに接する面である。また、界面22 2b, 222cは、側面部材205d, 205cの表面 に形成された撹水膜211b,211cに接し、同様に 界面222d. 222eは、側面部材205a. 205 bの表面に形成された撥水膜211d, 211eに接す

【0103】一方、界面222fは上記4つの界面20 5b~205eに交わり(すなわち、攪水膜211b, 50 【0110】一方、界面222b, 222cは攪水膜2

211c, 211d, 211eに交わり)、かつ第1の 液体211と接する面であり、その面形状は第2の液体 222に作用する重力と界面222fに働く界面張力の 釣り合いで決まる。本実施形態では、第1の液体221 と第2の液体222の密度が等しいため、両液体22 22には見かけ上重力が作用せず、界面222fは その表面積が最小となる形状、すなわちシリンドリカル 面となって安定する。

14

【0104】図11には、図9に示した光学素子201 10 を、x軸およびy軸を含む平面(すなわち、シリンドリ カル面である界面222fの母線方向中央)で切った断 面を示している。

【0105】この図から分かるように、第1の液体21 1および第2の液体222の界面222fは、前述した ようにシリンドリカル面をなし、その断面は略円弧形状 となっいる。そして、平面状の電極203a, 203b を有する側面部材205a,205bの内面側の傾斜角 を適宜設定することで、界面2221の初期形状を自在 に決定できる点が、第1実施形態のものと異なる。

20 【0106】次に、エレクトロウェッティング効果(電 気毛管現象)による界面形状の変化について説明する。 図11はスイッチ227が開状態を示し、給電回路22 6から棒状電極225と電極203a, 203b間への 印加電圧が0の場合を示している。このとき、界面22 2 f の中央断面の高さはt1になっている。

【0107】また 図12はスイッチ227が閉成さ カ 給電回路226により所定電圧が棒状電板225と 電極203a、203bに印加された状態を示してい る。このとき、電極203a、203bには印加電圧に 比例した所定量の電荷が蓄積され、第1の液体221の 側面、すなわち電極203a.203bと対向する部分 には上記電荷と同一量で逆符号の電荷が蓄積される。こ の結果、電気毛管現象により、界面222fの中央断面 形状は図示のように高さがt2(>t1)に変化する。 【0108】図13には、光学素子201に印加される 電圧に応じて2済間の界面222 f が変形する様子を示 している。同図(a)は印加電圧が0の場合であり、図 10で示したように界面222fは所定曲率のシリンド リカル面となっている。

【0109】また、図13(b)は印加電圧が低い場 合、例えば100Vの場合を示している。電気手管現象 による界面変型力は、界面222d、222eが絶縁層 203a, 203bに接する部分で発生する。すなわ ち、界面222d,222eの上側の辺が共に下カバー 202に接近するような力が働く。したがって、第2の 液体2.2.2 は、その両側の側面の高さが減少し、中央の 高さが増加するように変形し、シリンドリカル状の界面 122dの円周方向の曲率半径が減少し、これにより、 光学パワーは増加する。

- 11b. 211cによる吸着力で拘束されているため。 電気毛管現象による変型作用に抵抗し、元の形状を保と 第2の液体222間の濡れ性に依存するが、本実施形態 では、濡れ性が比較的弱い攪水膜を用いているため、界 面222b、222cは元の形状から僅かに変型する。
- 【0111】なお、梳水膜211b,211cの第2の 液体222に対する濡れ性が非常に大きい撓水材料を用 いれば、界面222b,222cが殆ど変型しない光学 素子を得ることも可能である。
- 質を適切に選択することで、電圧印加時の界面222f におけるz軸方向(第1の方向)およびy軸方向(第2 の方向)の曲率変化比を所望の値にすることが可能であ
- 【0113】図13(c)は印加電圧が高い場合、例え ば200Vの場合を示しており、シリンドリカル状の界 面222fの変形が図13(b)の場合に比べて更に進 展する。
- の効果を得られるとともに、界面222fの初期形状を 所望の形状に設定でき、光学設計の自由度が増したり、 光学素子の一層の薄型化を図ることができる。
- 【0115】また、本実施形態の光学素子201も、第 1実施形態のものと同様に、第2実施形態に示したよう な撮影装置等の照明装置に用いることが可能である。 【0116】なお、上記第1および第2の実施形態で は、容器の底面に相当する第1の内面を平面で構成した 場合について説明したが、これをシリンドリカル面のよ うな曲面で形成してもよい。

[0117]

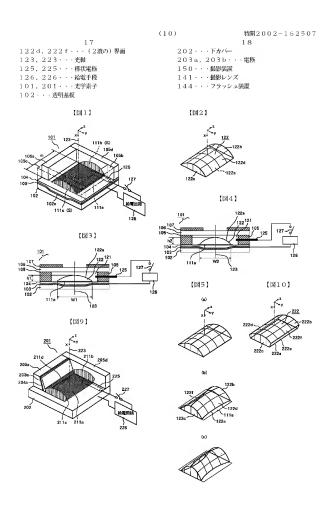
- 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 一対の第2の内面の配置方向(光軸に直交する第1の方 向)と、光軸およびこれら第2の内面の配置方向に直交 する方向(光軸および第1の方向に直交する第2の方 向)とで光学パワーに関わる界面形状が異なる。光軸非 対称の光学系を実現することができる。しかも、その光 学パワーをメカニカルな駆動を行わずに変化させること が可能な光学素子を得ることができる。
- 【0118】なお、上記発明において、上記第2の内面 40 【符号の説明】 の暇着層における第1の内面とは反対側の外縁を略円弧 状に形成し、上記界面を略シリンドリカル面とすること により、光学パワーを可変としたシリンドリカルレンズ と等価な光学系を得ることが可能である。
- 【0119】また、上記第2の電極を、容器の内面のう ち第2の内面以外の面側に設けることにより、 上記第1 の方向に比べて第2の方向に大きく光学パワーを変化さ せることができる。
- 【0120】また、上記光学素子と、この光学素子を通 して照射する照明光を発する光源と、第1および第2の 50 122,222・・・第2の液体

- 電極間への印加電圧を変化させる給電回路とを設けるこ とにより、給電回路からの第1および第2の電極間への 印加電圧の変化に応じて照明光の照射範囲が変化する (特に、第2の方向についての配光角が大きく変化す る) 照明装置を実現することができる。
- 【0121】さらに、この照明装置をズーミングが可能 な撮影光学系を備えた撮影装置に設け、撮影光学系のズ ーミングに応じて給電回路からの第1および第2の電極 間への印加電圧を変化させる制御手段を設けることによ 10 り、撮影光学系のズーミング(画角変化)に応じて照明 光の照射範囲が最適に変化する。照明効率の高い撮影装
 - 置を実現することができる。

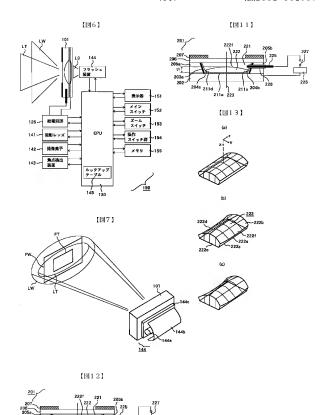
【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第1実施形態である光学素子に用いら れる容器の構成を示す斜視図。
- 【図2】上記第1実施形態の光学素子を構成する第2の 液体の形状を示す斜視図。
- 【図3】上記第1実施形態の光学素子(電圧未印加状 態)の断面図。
- 【0114】本実施形態によれば、第1実施形態と同様 20 【図4】上記第1実施形態の光学素子(電圧印加状態) の断面図。
 - 【図5】上記第1実施形態の光学素子における第2の液 体の形状変化を示す斜視図。
 - 【図6】本発明の第2実施形態である撮影装置およびフ ラッシュ装置の構成を示すプロック図。
 - 【図7】上記第2字論形態の撮影装置の撮影画角とフラ ッシュ装置の配光分布との関係を示す概念図。
 - 【図8】上記第2実施形態の撮影装置の動作を示すフロ ーチャート。
 - 30 【図9】本発明の第3実施形態である光学素子に用いら れる容器の構成を示す斜視図。
 - 【図10】 上記第3実施形態の光学素子を構成する第2 の液体の形状を示す斜視図。
 - 【図11】上記第3実施形態の光学素子(電圧未印加状 態)の断面図。
 - 【図12】 F記第3事施形態の光学素子(電圧印加状 態)の断面図。
 - 【図13】上記第3実施形態の光学素子における第2の 液体の形状変化を示す斜視図。

- 101.201 · · · 光学素子
- 102···透明基板
- 103···透明電板
- 104··· 絶縁層
- 105a, 105b, 105c, 105d, 205a,
- 205b. 205c. 205d···側面部材
- 111a, 111b, 111c, 211a, 211b,
- 211c, 211d, 211e··· 梳水膜
- 121, 221 · · · 第1の液体

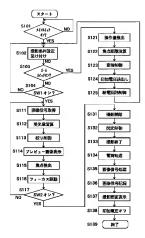


12/18/08, EAST Version: 2.3.0.3



12/18/08, EAST Version: 2.3.0.3

[図8]



フロントページの締き

(72)発明者 川浪 英利子 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 F ターム(参考) 2H044 DA02 DB00 DC01 DC10